⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

pesi Available Copy

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-51126

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和64年(1989)2月27日

B 01 D 53/36 B 01 J 8/06

301

B-8516-4D 8618-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

国発明の名称

高温触媒装置

②特 願 昭62-205114

❷出 願 昭62(1987)8月20日

四発 明 者 二 瓶

武 兵庫県神戸市兵庫区和田崎町1丁目1番1号 三菱重工業

株式会社神戸造船所内

⑫発 明 者 畑 野

茂 和

兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目1番1号 三菱重工業株式

会社高砂研究所内

⑪出 願 人 三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番1号

砂代 理 人 并理士 坂 間 ・ 暁 外2名

明細 有名

発明の名称
高温触媒装置

2. 特許請求の範囲

同軸の内筒と外筒とにより形成された二重円筒と、同二重円筒の一端部に接続プレートにより接続された熱交換器と、上記内筒と上記及筒との間の環状断面部に充填された触媒層と、上記触媒層の両端を押えるスクリーンと、上記スクリーンの間隔を縮める方向に同スクリーンの少なくとも一方を賦勢するスプリングと、上記内筒の内部に設けられたヒータとを具備し、被処理ガスを順次上記熱交換器の一方の流体通路、上記内筒の内部、上記熱交換器の他方の流体通路に導くようにしたことを特徴とする高温触媒装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、宇宙ステーション、潜水艦、一般家 庭等の小規模密閉系内の有容ガス処理装置に適用 される髙温触供装置に関する。

(従来の技術)

脱臭用等の高温触媒酸化装置はエネルギ回収のため、熱回収用熱交換器と触媒酸化簡を組合をの一個を示すものである。第5図において、ファンにより送り込まれた処理前空気(低温)と熱交換器で処理後空気(高温)と熱交換器で処理後空気(高温)を経て、熱回収ある程度高温となった状態でを経て、強速度まで加熱源により加熱される。その温度は重度まで地域で使知され、高温となった空気は触媒層で設化処理され、熱回収用熱交換器を経て低温にされた状態で排出される。

(発明が解決しようとする問題点) 本発明は従来技術の以下の問題点を解決するも のである。

(1) 加熱用電気ヒータは低流速空間に設置されているので、処理空気の加熱効果が悪く、これをカパーするには、電気ヒータを多数設置したり、 触性層までの距離を十分に長くしたり等の方法

best Available Copy

があるが、小型化する場合には不都合であった。

- (2) 触媒層は、酸化筒本体と触媒の熱膨張差や、 移動、取付姿勢の変化や振動によって、充填密 度が変化し、容積が減るから、触媒層内に隙間 が生じ、その隙間を未処理空気が第6図のよう にショートパスする等の問題が生じる。
- (3) 触媒酸化筒と熱回収用熱交換器を一体化した 場合でも、第5図のように処理空気の接続管が 必要となるため、触媒交換時の分解等が容易で ない。また接続管があると、接続管からの放熱 損失も多く、圧力損失も大きい為、送気ファン の動力も大きくなる。

(問題点を解決するための手段)

本発明は前記問題点を解決するために、同軸の内筒と外筒とにより形成された二重円筒と、同二重円筒の一端部に接続プレートにより接続された 熱交換器と、上記内筒と上記以筒との間の環状断面部に充填された触媒層と、上記触媒層の両端を 押えるスクリーンと、上記スクリーンの間隔を 縮める方向に同スクリーンの少なくとも一方を眩勢

統管が無くなって、分割が容易であり、触媒交換が簡単に行える。

- (3) ヒータの加熱効果が良くなり、ヒータ本数の低波並びに触媒反応筒の小型化が達成される。
- (4) 触媒押え可動スクリーンと押えスプリングにより変量による不具合を防止できる。

〔 寒施例 〕

第1図に本発明の一実施例の経断面図、第2図に同外観斜視図、を示す。

触媒酸化簡1は内筒1 a と外筒1 b とにより形成された二重円筒状になっている。阿触媒酸化筒1の一端部には、第3図に斜視図が示される接続プレート8により、熱回収用の熱交換器2が一体に接続されている。上記内筒1 a と上記外筒1 b との間の環状断面部には触媒3が充塡され、同触媒3の両端は触媒押え固定スクリーン5と触媒押え可動スクリーン6によって押えられている。同触媒押え可動スクリーン6は、スプリング7により、上記スクリーン5,6の間隔を縮める方向(第1図の左向き)に賦勢されている。上記内筒



するスプリングと、上記内筒の内部に設けられた ヒーダとを具備し、被処理ガスを順次上配熱交換 器の一方の流体通路、上記内筒の内部、上記環状 断面部、上記熱交換器の他方の流体通路に導くよ うにしたことを特徴とする高温触媒装置を提案す るものである。

すなわち、本発明では、以下の手段を講じた。

- (1) 加熱用従気ヒータの加熱効果を良くする為、 ヒータを高流速空間である処理空気流入路の中 央に設置した。
- (2) 触媒の変量を吸収する押えスプリンクと可動 スクリーンを設けた。
- (3) 処理空気の接続管を無くす為、触媒酸化筒と 熱回収熱交換器を一体化した上、分割部に処理 前空気、処理後空気をセパレートすると共に流 路を形成する接続プレートを設けた。

(作用)

- (1) 触媒反応筒と熱回収用の熱交換器とを一体化 したので、重量・容費が小さくなる。
- (2) 接続プレートにより流路を確保したので、接

1 a の内部には加熱用の電熱セータ4が設けられている。被処理空気は、上記熱交換器2の一方の空気通路、上記内筒1 a の内部、上記環状断面部、上記熱交換器2の他方の空気通路の順に流れるようになっている。

触媒酸化筒1及び熱回収用熱交換器2は、放熱 ロスが最少となるように、真空容器構造9となっ ており、且つ保温材10により外面を覆われている。

熱交換器2の一方の空気通路を通って熱交換し 比較的高温となった処理前空気は、熱交換器2と 触媒酸化簡との分割部に設けられた接続プレート 8の流路を経て、内筒1a内に設けられた加熱用 電気ヒータ4により、触媒酸化に適する温度まで 加熱される。この空気温度は温度センサ11により 検知される。加熱された処理空気は、触媒押えび プリング7により支持された触媒層内に導入され、 酸化処理される。触媒押え可動スクリーン6及び スプリング7は、触媒の変量に応じて移動する。 触媒層からの高温処理後空気は、接続プレート8

Rest Available Copy

特開昭64-51126 (3)

の出口側流路を経て熱交換器2の他方の空気通路 に入り、処理前空気と熱交換し、低温まで冷却された後、熱交換器2から出る。

第4図に熱交換器2における折返し部からプレートフィン間への処理空気の流れを示す。第4図(a)は縦断平面図、同(b)は縦断側面図を示し、同(c)、同(d)はそれぞれ処理前空気の入口部、処理後空気の入口部(第4図(b)中の鎖線円c, a部)の一部切欠き斜視図を示す。たとえば第4図(c)において、開口部より流入した空気は、二等辺三角形断面の室2aの内部で全面に拡がってプレートフィン2b間を流れ、チューブプレート2cを介して上下の空気と熱交換する。

(発明の効果)

本発明により奏せられる効果は以下のとおりで ある。

- (1) 触媒反応筒と熱回収用の熱交換器とを一体化したので、重量・容積が小さくなる。
- (2) 接続プレートにより流路を確保したので、接 続管が無くなって、分割が容易であり、触媒交

換が簡単に行える。

- (3) ヒータの加熱効果が良くなり、ヒータ本数の低波並びに触媒反応筒の小型化が達成される。
- (4) 触媒押え可動スクリーンと押えスプリングに より変量による不具合を防止できる。
- 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の経断面図、第2図は同じく外観新視図、第3図は同実施例中の接続プレートの斜視図である。第4図は本発明に用いられる熱交換器の実施例を示す図である。第5図は従来の高温触媒酸化装置の一例を示す経断面図、第6図は未処理空気のショートパス状況を示す図である。

1 ··· 触媒酸化筒;1 a··· 内筒;1 b··· 外筒;

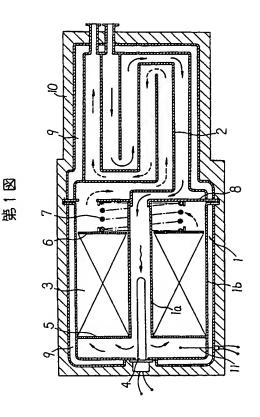
2…熱交換器; 2b…プレートフィン;

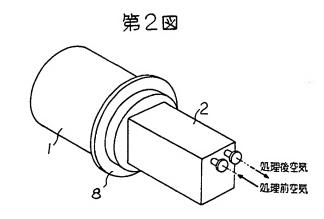
2c…チューブプレート; 3…触媒;

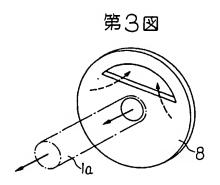
4… 電熱ヒータ; 5… 固定スクリーン;

6…可動スクリーン; 7…スプリング;

8…接続プレート。







Best Available Copy

第4図

